

初級

半導体製造装置基礎 (前編)

2024年10月4日 (金) 10:00~17:30

一般社団法人 日本半導体製造装置協会 (SEAJ) 会員企業によるコラボレーション講座

1章：半導体産業・技術とエッチング装置概論

(講師：東京エレクトロ)

半導体産業の全体概要

半導体デバイス製造：ロードマップ&技術変化点

半導体製造プロセスとエッチング技術紹介・解説

2章：露光装置概論 (講師：キャノン)

露光技術トレンド

パターニング技術紹介・解説

3章：成膜装置概論 (講師：日本エー・エス・エム)

成膜技術トレンド

成膜装置・プロセス技術紹介・解説

4章：洗浄装置概論 (講師：SCREEN)

セミコンダクターソリューションズ

洗浄技術トレンド

洗浄装置 技術紹介・解説

5章：電子ビーム応用計測技術概論 (講師：日立ハイテク)

電子ビーム応用計測技術トレンド

SEM/TEM技術紹介・解説

2024年2月16日開催「半導体製造装置 (基礎)」と同じ内容です。

※一部変更になる場合がございます

開催日

2024年10月4日(金) 10:00~17:30

開催形態

ハイブリッド開催(対面+オンライン)

本講座限定 **特別価格**

受講料

税込 2,200円

福岡県内中小企業の方には、
受講料補助制度があります

定員

対面 50名 オンライン 200名

講師

一般社団法人 日本半導体製造装置協会(SEAJ) 会員企業

- 対面、オンラインは同価格です ● 申込みには、「ふくおかIST e-learning」への会員登録が必要です
- お支払い後、当日の参加有無にかかわらず返金はいたしません ● 福岡県内中小企業の方には、受講料補助制度があります
- 講座当日、全受講者にpdfテキスト(コピー・印刷不可、コメント追加可)配布、対面受講者には紙テキストも配布します
なおテキストの無断転載・複製等は禁止しています
- オンライン受講は2画面(画面拡張モード:Zoom画面とpdfテキスト画面)を推奨します
- 特段の事情が発生した場合、やむを得ず中止又は延期する場合がございます



対面受講会場

福岡システムLSI
総合開発センター
2階 会議室
福岡市早良区百道浜3-8-33



オンライン会場

Zoom Webinars
接続先は
お支払い完了後ご案内

お申込み方法

-お申込み期間は9月2日(月) 9:00 から 2024年10月1日(火) 17:00 まで -



下記HPより「半導体製造装置基礎(前編)」の対面またはオンラインを選択してお申込みください

<https://e-learning.ist-college.org/contents/category/seminar-live>

ふくおかIST e-learning

検索



「講座・セミナー等申込」をクリック

[本講座に関するお問い合わせ] 公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 福岡半導体リスティングセンター 担当:高倉
e-mail : reskilling_contact@ist.or.jp TEL : 092-822-1550

この講座でお使いいただけます!

福岡県内中小企業の方は

(消費税及び地方消費税を除く)

受講料 **全額補助!!**

補助には条件がございます。
お申込みの前に福岡半導体
リスティングセンターのホーム
ページより、申請要領・交
付要綱をご確認ください。
「ふくおかIST e-learning」の
講座申込画面からもリンクで
ジャンプできます。